

计算机辅助工序尺寸及其公差设计



作者：方红芳编著

出版社：上海：中国纺织大学出版社

出版日期：2000

总页数：107

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10666269.html>) 查找全本阅读方式

计算机辅助工序尺寸及其公差设计 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10666269.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10666269.html>

书名：计算机辅助工序尺寸及其公差设计